Proceedings of the 23rd Linear Accelerator Meeting in Japan (September 16 - 18, 1998, Tsukuba, Japan)

(F16p05)

# STATUS OF THE HIMAC LINAC

W.Takasugi, T.Fujimoto, T.Miyata, M.Yamamoto, T.Yokoyama, Y.Honda, H.Sakamoto, T.Okada, Y.Kageyama, H.Fujiwara, C.Kobayashi, T.Fukushima, T.Kato, \*T.Takayasu,\*M.Muramatsu, \*A.Kitagawa,\*T.Murakami,\*Y.Sato,\*S.Yamada

Accelerator Engineering Corporation (AEC) 2-13-1 Konakadai,Inage,Chiba \*National Institute of Radiological Sciences (NIRS) 4-9-1 Anagawa,Inage,Chiba

## Abstract

HIMAC is operated for 24 hours per day from Monday evening to Saturday evening for cancer treatments and basic researches. More than 400 patients have been treated by the end of July,1998. HIMAC linac delivers the heavy-ion beams to two synchrotron rings and a medium energy experimental room. Time-Sharing-Acceleration(TSA) has been realized in the injector. This paper mainly describes the RF systems.

## 放射線医学総合研究所 HIMAC 線形加速器の現状

## 1.はじめに

現在 HIMAC は 24 時間運転が行われている。火曜 日~金曜日の昼間に<sup>12</sup>C ビームで患者の治療を行い、 夜間及び土曜日は共同利用研究のために<sup>1</sup>H~<sup>134</sup>Xe ビームを供給している。放射線医学総合研究所重 粒子線がん治療装置 HIMAC 入射器は、上下 2 台の シンクロトロンへのビーム供給及び、入射器によ る加速のみで実験を行う中エネルギーコースへの 供給に使用されている。

ここでは主として入射器 linac の高周波系にお ける現状を報告する。

## 2.入射器 linac の構成

HIMAC の入射器は 2 種の linac とディバンチャ ー、及びそれぞれの RF 源により構成されている。 以下にその最大出力、duty、及び e/m (加速可能な 粒子の電荷質量比) を示す。

#### 2.1 RFQ linac

イオン源より入射される 8keV/u のイオンビーム を 800keV/u まで加速する。

最大出力	: 300kW
duty(max)	: 0.3%
e/m	$: 1/2 \sim 1/7$

### 2.2 Alvarez linac (DTL)

RFQ より入射される 800keV/u のイオンビーム を 6MeV/u まで加速する。DTL1~3 の 3 タンクに 分割されており、それぞれに RF 源を持っている。

最大出力	: 1.4MW
duty(max)	: 0.3%
e/m	: 1/2~1/7

#### 2.3 Debuncher (DBC)

DTL より入射される 6MeV/u のイオンビームの 運動量分散を±0.25%以下にする。 鼻ナ出力 ・30kW

取八山八	· JUK W
duty(max)	: 0.3%
e/m	$: 1/2 \sim 1/4$

3.linac の現状

3.1 時分割加速\*1(タイムシェアリング)

現在タイムシェアリング対応の機器据え付けが ほぼ完了し、3 台のイオン源から異なるイオン種 を同時にそれぞれのコースに供給することが可能 となっている。この改造により、あたかも 3 本の 独立した linac があるかのように効率よく利用でき る。(Fig.1,2)

medium energy experiment course



#### (Fig.1) System layout

最近、共同利用研究に於いて多種多様のビーム を求められるようになっており、より重い即ち e/m の小さな核種の需要が増加している。このため高 周波系にとって高出力運転の機会が増え、後述す るトラブル等への対応策が重要となる。



#### (Fig.2)

(e/m=1/2,1/4,1/6 TSA 運転時の RFQ tank pickup 時間幅が異なるのは単に見やすくするため。)

このタイムシェアリング導入に際して RF 関係 では以下のような改造等をおこなった。

#### 3.1.1 自動チューナトリガ選択装置

加速電圧(m/e)の違いにより、タンクの自動周波 数制御システム用チューナの最適値が違ってくる。 このとき既存のチューナ制御ではパルスごとに位 相差を検出し、次のパルスにフィードバックをか けてしまう。これでは常に最適値から外れた制御 をしていることになる。またチューナ駆動部の消 耗を著しく早めてしまう。拠って3種類の加速電 圧のうち最も高い電力のパルスのみに自動チュー ナのフィードバックを掛けるようにしてこの問題 を解決した。

#### 3.1.2 高周波制御装置の改造

3 種類あるイオン源に対してそれぞれ独立の運転トリガを割り当て、トリガごとに線形加速器に 導入する高周波電力レベルの設定値を与えること ができるように改造した。

#### 3.2 可変エネルギーでの加速

通常運転では linac 出射時のビームエネルギーは 常に 6MeV/u であるが、DTL3、2、1 を順次 off す る事で 4.4MeV/u,2.6MeV/u,及び 800keV/u まで加速 したビームをそれぞれ中エネルギーコース末端ま でほぼ 100%の効率で輸送することに成功した。こ れにより中エネルギーコースに 4 種類のエネルギ ーのビーム供給が可能となった。

## 3.3 Velocity monitor\*<sup>2</sup>によるエネルギー測定

ビームエネルギーについては、以前から中エネ ルギーコースに分岐後の BendingMagnet の NMR を測定して評価してきた。最近になって Velocity monitor による測定法が完成しつつある。これは一 定の距離をおいた 2 台の非破壊型静電モニタを使 用して、その位相を比較することによりビーム速 度を測定するものである。まだいくつかの問題点 を含んでいるが、まもなく実用に供されるであろ う。これが完成すれば中エネルギーコース利用時 や、シンクロトロンに供給中にでもエネルギーの 連続的なモニタが可能となる。

## 4 トラブルとその対応

## 4.1 高出力運転時の問題

RFQ.DTL ともに e/m=1/7 の加速に必要な電力を タンクに導入できる仕様になっているが、様々な 障害により高出力運転が安定に行えなかった。そ こで下記のような対策を施し高出力運転が問題な く行えるようになった。

RFQ においては m/e=5 を越える電力(約 130kW) を導入するとタンク内の放電が頻発していた。RFQ の最大表面電場は 1.8 Kilpatrick であるため、高出 力運転時にはタンク内で放電を起こしやすい。

(DTL は 1.3 Kilpatrick) この対策として放電を開 始する level でのエージングを行った。高周波電源 の仕様が duty(max)=0.3%であるため、放電が起こ らなくなるまでにかなりの時間を要した。Fig.3 に タンクエージング時の真空度の推移を示す。時間 とともに放電(真空度の乱れ)が起こりにくくな っていることが分かる。



## (Fig.3) RFQ tank aging $m/e: 5.1 \sim 5.3(130 \sim 140 \text{kW})$ duty : 0.3%

DTL においては RFamp の調整不足や高調波発 振により高出力運転時に動作が不安定になってい た。この対策として amp の調整と出力回路内部に エレマ抵抗を設置することにより寄生振動の低減 化を図った。

また amp 出力回路内で放電を起こすことがある。

これはタンク内放電時に全反射した RF が入射 RF と同位相になっていることが原因と思われる。こ れについては出力回路の調整によりかなり改善さ れたが、同軸導波管長を変更すること等も検討し ている。Fig.4 に放電時の様子を示す。



-

4.2 真空管のトラブル(DTL) 97 年度までの数年間は真空管のトラブルに悩ま された。不具合の内容は filament 切れ、filament-G1 短絡、G2-plate 耐圧不足等が有った。メーカーの 保証時間に満たない事例も数回ある。最もトラブ ル頻度の高い真空管は重量が 72kg もあるうえに、 取り付け位置が地上2m以上の高さになっている。 このため真空管交換時には最低 2 名の人員で約 2 🤇 時間かかる。しかし真空管の初期不良が減少した ことや、対策として真空管の耐電圧を回復するた めの高圧エージングを行ったことにより、真空管 によるトラブルは激減した。高圧エージングは真 空管の plate-screengrid 間に最大 40kV の高電圧を印 加して真空管内に小さな放電を起こし徐々に耐圧 を上げていく方法である。Fig.5 に plate-screengrid 間の印加電圧と leak current の推移を示す。





### 4.3 真空管のトラブル(RFQ)

真空管の filament socket が焼損した。この amp は真空管を取り付け後、ナットを締め付けて接触 を良くする形式であり、この締め付けが不十分で あったために起きた。以後締め付けトルクの管理 及びスペーサーへの当たり具合の確認をすること でこの問題は起こっていない。

#### 4.4 マルチパクタリング放電(DBC)

DBC に於いて、2~3pulse/100pulse の頻度で不 規則に tank から amp に RF が全反射する現象が起 こった。調査の結果、タイムシェアリング導入に あたり RF 運転パルスと同時に設定値を与えるよ うに高周波制御装置を改造したため tank への入射 波の立ち上がりが遅くなり、低電力部分でマルチ パクタリング放電を起こしているためと判明した。 高周波出力設定値を運転パルスより 100 µ s 早く与 えることで設定遅れ時間を意識的に作り出し解決 した。

### 5.今後の予定

DTL は真空管を使用した 3 段の RFamp で構成 されているが、このうちの初段 amp(LPA;出力 5kW) を半導体化する予定である。現在は試験的に DTL3 のみ置き換えている。この改造が完了すれば回路 構成上最も調整が困難な LPA の調整が平易になる。 又、真空管を毎年交換していることを考えるとラ ンニングコストの軽減も図ることができる。

最も真空管トラブルの多い DTL 終段増幅器 (HPA)を4本程度の小型真空管並列運転による分散 型増幅器に改造することも検討している。これは 仮に真空管1本に問題が起きても残りの3本で治 療ビーム供給に必要な程度の出力が可能となるた めである。

いくつかの真空管トラブルの中で最も頻度の高 かったものはプレート耐電圧不足であった。これ に対して 4.2 で述べたとおり直流高圧電源 (100kV.1mA)を使用して耐圧の回復をはかっていた が、電源の容量が小さい為かなり長い時間を必要 としていた。また filament を点灯できず、真空管 内に封入されたゲッターの作用も期待できなかっ た。このため高電圧、高 duty で運転可能な真空管 高圧エージング装置を開発中である。

6 参考文献

- [\*1]C.Kobayashi,et al. "Status of time-sharing acceleration at HIMAC" at this meeting.
- [\*2]T.Kato, et al. "Non-Destructive Velocity Monitor for the HIMAC Injector" Proc.11th Symp.Accel. Sci.& Tech.(1997)